ڗ۬ۅٙۿۺ؋ۑڔڹۣڮ

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۴، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۹۳

بررسی الکترواپتیکی لایههای نازک اکسید تنگستن و اکسید وانادیوم به منظور طراحی قطعهٔ الکتروکرومیک

حامد نجفى آشتيانى'، محمد سعيد هادوى'

۱. گروه فیزیک، دانشگاه ولایت، ایرانشهر ۲. گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹)

چکیدہ

در این مطالعه لایههای نازک الکتروکرومیک اکسید تنگستن و اکسید وانادیوم به روش فیزیکی تبخیر حرارتی در خلأ در ضخامت ۲۰۰ نـانومتر بر روی زیر لایهٔ هادی شفاف SnO₂:F جایگذاری شده و مورد مطالعهٔ اپتیکی در بازهٔ طول موج ۲۰۰ تـا ۲۰۰ نـانومتر و مطالعـهٔ الکتریکـی در بـازهٔ پتانسیل ۱۵– تا ۱۸+ ولت قرار گرفتهاند. همچنین این لایهها به منظور بررسی میزان تغییر گاف انرژی با دما، در دماهای ۲۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ درجهٔ سیلسیوس بازپخت شدند. ضرایب شکست و خاموشی و نوع گذار این لایهها در محدودهٔ نور مرئی در ضخامت ۲۰۰ نانومتر تعیین و اندازه گیری شدهاند. همچنین طرح الگوی پراش اشعهٔ X و تصویر SEM و چرخهٔ ولتامتری لایهها نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج این مطالعه با توجه بـه نوع لایهنشانی، ضخامت انتخاب شدهٔ لایهها، نوع زیرلایهٔ انتخابی، بازهٔ دماهای بازپخت و الکترولیت انتخاب شده، در تطابق کامل بـا کـار دیگـر موع تعیین است. بنابراین، این لایهها با دارا بودن خصوصیاتی نظیر ساختار بلوری، ضرایب شکست و خامق کامل بـا کـار دیگـر پاسخدهی مناسب کرومیکی در تکرار سوئیچهای پتانسیلی، چسبندگی خوب به زیرلایه، و میزان درصد عبور اپتیکی بالا، بکارگیری در مرئی، الکترکرومیک کامل را پیشنهاد میکند.

واژههای کلیدی: لایهٔ نازک، الکتروکرومیک، اکسید تنگستن، وانادیوم اکساید

۱. مقدمه

در سالهای اخیر لایههای نازک اکسیدهای فلزات واسطه به دلیل تنوع خواص و کاربردهای آنها، به طور بسیار وسیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است [۱-۵]. یک قطعهٔ الکتروکرومیک، پاسخ نسبتاً سریعی به عنوان سوئیچ نوری

داشته، و تنها به یک منبع ولتاژ DC ضعیف در حدود چند ولت برای تغییر رنگ و حفظ حالت رنگی نیاز دارد. این فناوری قابل قیاس با بلور مایع است. اکسیدهای فلزی نظیر ۵٬۷۰۰، ۷٬۰۵۵ NiO و ۸۵۰۰ که قابلیت استفاده به عنوان لایهٔ الکترومیک را دارند، مزیتهای ویژهای نسبت به دیگر اکسیدهای فلزات



شکل ۱. دستگاه لایهنشانی تبخیر حرارتی در خلأ، مورد استفاده در این تحقیق.

واسطه داشته و از این رو توسعه روش های ساخت و نیز تعیین مشخصهٔ این لایهها از نقطه نظر کاربردی دارای اهمیت زیادی میباشد. از جمله کاربردهای این لایههای الکتروکرومیک مي توان به موارد زير اشاره داشت: الف- به عنوان مادهٔ رنگی در پنجره های هوشمند [۶]، ب- به عنوان حسگرهای گازهای سمی [۷ و ۸]، ج- به عنوان سوئیچهای نوری [۹]، د- به عنوان مواد الكترواكتيو در باترىهاى ليتيوم [١٥-١٢]. بعضی از کاربردهای ذکر شده، نظیر کاربردهای الکتروکرومیکی و کاتالیستی به طور مشخص ساختار بلوری ماده مربوط میشود. از این رو تغییر پارامترهـای لایـهنشـانی نظیـر روش و ضخامت لايه گذاري، انتخاب نوع زيرلايهٔ هادي شفاف، انتخـاب الکترولیت مناسب و دیگر پارامترهای قابل تغییر در ایـن روش تجربی، نظیر مدت زمان و درجهٔ بازپخت لایهها، می تواند در نهایت در بهبود بازدهی الکتروکرومیکی CE(λ) که عامل نهـایی مطلوب در این تحقیق است و به صورت نسبت تغییرات چگالی اپتیکی $\Delta OD(\lambda)$ در طول موج مشخص λ به مقدار بار انتقال یافته در واحد سطح در مدت زمان تغییر چگـالی اپتیکـی يعنى q (برحسب ⁷/_{cm}) تعريف مىشود، تـأثير گـذار باشـد. براین اساس، به طور تجربی با لایه گذاری لایه های WO، V_vO_۵ در ضـخامتهـای مختلـف ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نـانومتر، و همچنین بکارگیری زیرلایههای SnO_۲ با درصد ناخالصی های

متفاوت فلوئور، و نیز بررسی الکترولیت ها با مولاریت های مختلف ،OICld در حلال پروپیلن کربنات و ،HClO در حلال آب، (که به علت حجم زیاد و پرهیز از تکرار مطالب آورده نشدهاند) بهترین بازدهی را در روش لایه گذاری تبخیر حرارتی در خلأ، با ضخامت ۲۰۰ نانومتر و زیرلایهٔ SnO₁:F با ناخالصی ۷٪ فلوئور و الکترولیت یک مولار ،LiClO در حلال پروپیلن کربنات یافته ایم، که در این تحقیق به تفصیل بررسی شدهاند و باعث ارتقاء بازدهی الکتروکرومیکی شدهاند. همچنین در این تحقیق به منظور بررسی سازگاری هم زمان اپتیکی و الکتریکی دو لایهٔ اکسید فلزی آندی و کاتدی، یعنی لایه های اکسید تنگستن و اکسید وانادیوم، مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

۲. روش تهیهٔ نمونه

زیرلایهها از نوع اسلایدهای شیشهای با مساحت ۲٫۵ cm و ضخامت ۲ mm بوده و قبل از لایهنشانی به منظور تمیزسازی سطح آنها به روش استاندارد، آنها را بـا آب مقطـر شسـته و بـه مدت ۱۰ دقیقه در محلول اسید کلریـدریک رقیـق و سـپس ۵ دقیقه در اتانول قرار داده و در پایان در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد خشک شدهاند. زیرلایهٔ هادی شفاف لایهٔ SnO_v:F است که با روش اسپری پایرولیز جایگذاری شده است. ایـن لايهها با ناخالصی فلوئور ٧٪ دارای مقاومت اندازه گیری شده –/Ω میباشند، که برای این منظور کاملاً مناسب هستند. نمونههای مورد تحقیق در این گزارش به روش تبخیر حرارتی در خلأ از پودرهای خالص WO₄ و V₄O₄ تهیه شدهاند کـه بـر روی لایهٔ SnO_r:F جایگذاری شدهاند. دستگاه لایه نشانی تبخیر حرارتی مورد استفاده مربـوط بـه شـرکت Vas فرانسـه بـوده و مجهز به ضخامتسنج میباشد که بوت تبخیر آن در این آزمایش از جنس تنگستن انتخاب شده است (شکل ۱). ضخامت فيلمها توسط دستگاه ضخامت سنج ادواردز (مجهز به حسگرهای سیلیکونی که از متعلقات دستگاه است) در ضمن لايەنشانى اندازەگىرى، ثبت و كنترل شدەاند. در بررسى خواص الكتركروميكي لايهها، پاسخ دهي الكترواپتيكي أنها و همچنين چرخههای CV لایهها که منجر به ورود و خروج یونها به لایـهٔ



شکل ۳. (رنگی در نسخه الکترونیکی) درصد عبور اپتیکی لایـهٔ V_YO_۵ برحسب طول موج در ضخامت ۲۰۰ nm در دماهای بازپخت متفاوت.



شکل ۵. (رنگی در نسخه الکترونیکی) میزان جـ ذب اپتیکـی لایـهٔ V_YO_۵ برحسب طول موج در ضخامت ۲۰۰ nm در دماهای بازپخت متفاوت.

کاهش را نشان میدهد. علت این امر را می توان در چگالش و به دنبال آن احیای لایه های WO_r و V_rO_b و حتی نرم شدن زیرلایهٔ شیشه در دماهای ۵۰۰ درجهٔ سانتی گراد جستجو کرد. محدودیت افزایش دما تا ۵۰۰ درجهٔ سانتی گراد به علت نزدیک شدن به دمای ذوب شیشه است.

۲.۳. تعیین نوع گذار و گاف انرژی ۳Ow و V_YO_۵ و V_YO با کمک ضریب جذب می *ت*وان گاف انرژی را از رابطهٔ زیر محاسبه کرد:

$$(\alpha h v)^{\frac{1}{n}} = A(hv - E_g) \tag{1}$$

در این رابطه A مقداری ثابت، E_g گاف انرژی و hv انرژی فوتون فرودی است [۱۳]. مقدار n، نوع گذار الکترونی را تعیین میکند که به صورت تجربی از مقادیر ۱، ۳، ۲ برای گذارهای



شکل ۲. (رنگی در نسخه الکترونیکی) درصد عبور اپتیکی لایـهٔ WOw برحسب طول موج در ضخامت ۲۰۰ nm در دماهای بازپخت متفاوت.



شکل ۴. (رنگی در نسخه الکترونیکی) میزان جـذب اپتیکـی لایـهٔ WOw برحسب طول موج در ضخامت ۲۰۰ مدر دماهای بازپخت متفاوت.

الکتروکرومیکی میگردد، محلول یک مـولار LiClO در حـلال پروپیلن کربنات انتخاب شده است.

۳. تعیین مشخصهٔ اپتیکی نمونهها

۱.۳. بررسی اثر دمای بازیخت بر درصد عبور و جذب: پس از تهیهٔ فیلمها، طیفهای عبوری و جذبی با استفاده از دستگاه طیفسنج Jasco در ناحیهٔ UV-Vis در ضخامت ۲۰۰ نانومتری گرفته و نتایج حاصله در شکلهای ۲ و ۳ (طیفهای عبوری) و شکلهای ۴ و ۵ (طیفهای جذبی) رسم شدهاند. همان طور که ملاحظه می شود، درصد عبور اپتیکی بالا (حدود بیش از ۸۰ درصد) استفادهٔ از این لایههای نازک را در مقاصد توصیف شده ضمانت می کند که البته با افزایش دمای بازیخت



غیرمستقیم و مقادیر ۱٫۲، ۳٫۲ ، ۱٫۳ برای گذارهای مستقیم طوری انتخاب می شوند که در محدودهٔ طولانی تری از انرژی منطبق یا مماس بر منحنی باشند. شکل های ۶ و ۷ طیف نوعی ۲۰۰ nm مربوط به \sqrt{n} بر حسب انرژی را برای ضخامت لایه های WO_w و V_vO_o نشان می دهند. در این طیف ها V_vO در نظر گرفته شده است. شیب مماس بر طیفهای شکلهای ۶ و ۷ که محور افقی انرژی را قطع میسازند، E_g را میدهند و می توان نمودار E_g برحسب دمای بازپخت را برای ضخامت nm ۲۰۰ در شکل ۸ رسم نمود. گاف انرژی محاسبه شده برای این لایهها در این تحقیق در تطابق با دیگر گزارش های مرتبط با لایههای WO₄ و V₄O₆ توسط دیگر محققین است [۱۴–۱۷].

۳.۳. محاسبهٔ ثابتهای اپتیکی n و k برای فیلمهای تهیه شده در محاسبة ضريب شكست، به علت اختلاف فاز بين بازتاب از دو سطح لايه نازك (هوا-لايه و لايـه-زيرلايـه) تـداخل ايجـاد می شود. اگر n₁ و n₁ به ترتیب ضرایب شکست لایه و زیر لایه باشند، شدت بازتاب نور متحمل نوساناتی می شود که متناسب با ضخامت ایتیکی لایه یا $n_1 d$ است. اگر $n_1 > n_2$ باشد، قله های تداخلي هنگامي كه ضخامت لايه برابر

 $d=\lambda/\epsilon n_1, \epsilon \lambda/\epsilon n_2, s\lambda/\epsilon n_3, \ldots$ (٢) است، آشکار می شوند. برای مقادیری از d که در نیمهٔ بین ایـن مقادیر قرار گیرد، یعنی $(\mathbf{\tilde{n}})$

$$d = \lambda/\mathbf{v}n_1, \ \lambda/n_1, \ \mathbf{v}\lambda/\mathbf{v}n_1, \dots$$



شکل ۷. (رنگی در نسخه الکترونیکی) نمودار $\left< \left< \alpha h v \right> \right>$ برحسب انرژی لایهٔ V_YO_۵ در ضخامت ۲۰۰ nm در دماهای بازیخت متفاوت.

شدت بازتاب کمینه می شود [۱۶ و ۱۷]. اگر n_۱ < n_۲ باشد، در حالت ضخامت یکسان در شدتها حالت عکس رخ میدهـد و جای کمینه و بیشینه تعویض می شود. بنابراین در حالتی که ضخامت لاية d معلوم باشد با استفاده از روابط (٢) و (٣) مي توان ضريب شكست لايهٔ نازك را از روى نوسان هاى بازتاب محاسبه کرد. شکل های ۹ و ۱۰ نمودارهای درصد بازتاب برحسب طول موج را برای لایـه های نازک WOw و VyO به ضخامت ۲۰۰ nm در حالتهای بدون بازپخت و بازپخت در دماهای مختلف نشان میدهند. این نمودارها برخلاف نمودارهای عبور و جذب که توسط طیفسنج گرفته شده بودند، از رابطهٔ (۴) و توسط محاسبهٔ کامپیوتری بدست آمدهاند که در آنها قلهها و کمینهها، نوسانهای بازتاب را در طول موجهای خاص نشان میدهند

 $R = \gamma - (T + A)$.

(۴)

همان طور که از شکل های ۹ و ۱۰ پیداست، در دماهای با بازیخت بالا، نوسان، ای تداخلی از بین میروند و امکان محاسبة ضريب شكست ممكن نيست.

براساس طیفهای بازتابی و جذبی بدست آمده ثابت. n و k برحسب طول موج محاسبه شده و در شکل های ۱۱ و ۱۲ رسم شده است [۱۸ و ۱۹]. در شکل ۱۱ مشاهده می شود که در طول موجهای کوتاهتر ضریب شکست بیشتر از مقادیر طول موج میانی در محلودهٔ مریب است. در ناحیهٔ مریب ضریب شکست برای هر دولایه و در حالت بدون بازپخت لایـههـا در

اکسید تنگ

5..

90.



برحسب طول موج در ضخامت nm ۲۰۰ در دماهای بازیخت متفاوت.



شکل ۱۲. (رنگی در نسخه الکترونیکی) نمودار ضریب خاموشی بر حسب طول موج دو لایهٔ WO_W و V₄O_{b.}

حدود ۵٫ ۲ می باشد. با بازیخت لایه ها در دمای ۱۲۰ درجهٔ سانتی گراد ضریب شکست نیز افزایش می یابد. روند مشاهده ضریب شکست با کارهای گزارش شده برای این لایه ا توافق بالایی دارد [۲۰– ۲۳]. مزیت ثابت بودن ضریب شکست در محدودهٔ نور مریمی، امکان استفاده از لایهها را در قطعات

الکتروکرومیک در این ناحیه فراهم می آورد. همچنین برای محاسبهٔ ضریب خاموشی از ارتباط ضریب خاموشی (k) با ضریب جذب (a) که به صورت رابطهٔ زیر است استفاده شده است [۲۴]. $k=\alpha\lambda/\epsilon\pi$. (۵)



شکل ۱۳. طرح پراش اشعهٔ X لایـهٔ ۲۵°C (a) WO، (a) ۲۵°C (b)، ۲۵°C (c)، شکل ۱۲۰°C (c). ۵۰۰۰°C (c).

و برای محاسبهٔ ضریب جذب α در طول موجهایی کـه جـذب پایین دارند میتوانیم از تعریف چگالی اپتیکـی (αd) بـه شـکل رابطهٔ زیر استفاده کنیم [۲۵]

$$\alpha = \sqrt{d} \ln(I/I_0) \tag{9}$$

در طول موجهای کوتاه، ضریب خاموشی (k) که با ضریب جذب (a) متناسب است، دارای بیشترین مقدار است که به تدریج با افزایش طول موج کاهش یافته و در محدودهٔ نور مریی تقریباً یکنواخت می شوند.



شکل ۱۴. طرح پـراش اشـعهٔ X لایـهٔ ۲۵[°]C (a) ۷_۲O_۵، (b) ۵°°C (b)، ۲۵°C (a) ۷_۲O_۵. ۵۰۰°C (c).

۴.۳. بررسی ساختاری فیلمهای تهیه شده

الگوی پرتوهای اشعهٔ X در شکلهای ۱۳ و ۱۴ نشان می دهد که طبیعت لایهها آمورف بوده و با افزایش دمای بازپخت، لایهها همزمان با احیا به سمت بلوری شدن پیش می روند. در لایهٔ ۷۹۰ صفحات (۲۰۲) و (۲۰۰) و در لایهٔ ۷۹۰ صفحات (۱۰۰) و (۴۰۰) در بازهٔ ۲۹ به ترتیب در ۱۶⁰ و °۳۰ و همچنین در ۱۵[°] و °۰۰ در اثر افزایش دما رشد پیدا کردهاند. در دمای ۲[°] ۵۰ علاوه بر این دو جهت گیری ارجح، دارای جهت گیری در صفحهٔ (۱۴۰) در لایهٔ ۷۹۰ نیز می باشیم.

جدول ۱. اندازهٔ دانههای بلورهای لایهٔ WOw در دمای بازپخت ۵۰۰۵ برای چند صفحهٔ نوعی.

		e ş	
صفحه	قلهٔ براگ ۲۹	پهنای قلهٔ β	اندازه بلور
	برحسب درجه	برحسب درجه	(nm)
(7 • •)	18/18	°,7°	47,°4
(7 • 7)	۳۰٬۱۰	۰٫۱۵	۵۷/۴۸
(140)	۵۲,۲۶	۰٫۱۹	۴۸,۸۱



شكل 1۵. تصوير SEM لايهٔ نازک WO_{r.}

برای تعیین اندازه های بلور در دو دمای $0^{\circ} \circ 0^{\circ} e^{\circ}$ و $0^{\circ} \circ 0^{\circ} e^{\circ}$ می توان از رابطهٔ شرر به صورت زیر کمک گرفت [۲۶]. (۷) (۷) (۷) که در آن Λ طول موج اشعهٔ X و برابر با ۱٬۵۴۶ آنگستروم و β پهنای 07 برحسب درجه و زاویهٔ θ نصف زاویه ای است که قلهٔ براگ مشاهده شده است. در جداول ۱ و ۲ مقادیر مربوط به محاسبهٔ اندازهٔ دانه ها و همچنین اندازهٔ بلورها برای چند صفحهٔ نـوعی لایه های wOr و \sqrt{v} در دمای بازیخت $0^{\circ} \circ 0$ نشان داده شده است.

شکلهای ۱۵ و ۱۶ تصاویر SEM لایـههای ۳۵۰ و ۷۰۵ را در ضخامت ۲۰۰nm نشان میدهند. همان طور کـه در شـکل مشخص است ساختار دانهای شکل و انـدازهٔ دانـهها از مرتبـهٔ نانومتر میباشند.

۵.۳. **بررسی چرخهٔ ولتامتری لایهها** با استفاده از دستگاه CV شامل سه الکترود، که الکترود مرجع از

ول ۲ . اندازهٔ دانههای بلورهای لایهٔ ۷ _۲ O _۵ در دمای بازپخت	جد
--	----

C°۰°C برای چند صفحهٔ نوعی.

		0.1	
صفحه	قلهٔ براگ ۲۹	پهنای قلهٔ β	اندازهٔ بلور
	برحسب درجه	برحسب درجه	(nm)
$(7 \circ \circ)$	۱۵,۰۸	۰٫۱۷	49,4°
(••1)	19,54	۰٫۱۹	44,4V
$(k \circ \circ)$	۳۱,۸۲	°, Y I	41,14



شکل ۱۶. تصویر SEM لایهٔ نازک V₁O_{0.}

سیم پلاتین انتخاب شده است، طیفهای CV نمونهها تهیه و در شکلهای ۱۷ و ۱۸ نشان داده شدهاند. محلول الکترولیت انتخابی LiClO4 در حلال پروپیلن کربنات با غلظت ۰/۱۰ مولار در لیتر است. همان طور که ملاحظه می شود چرخهها کاملاً با معکوس کردن پتانسیل، برگشت پذیری خود را و با تکرار به دفعات، تکرار پذیری را برای هر دو لایه و همچنین سازگاری، با الکترولیت انتخابی، نشان می دهند.

در شکل ۱۷ اختلاف پتانسیل با پلههای پتانسیل ۳ W و در یک چرخــه ۱٫۵+ تــا ۱٫۵- ولــت اعمــال شــده اســت. کاتیونهای مثبت ⁺H تحت اختلاف پتانسیل حـدود ۱٫۵ ولـت توانایی ورود به شبکهٔ ۲۰۵۰ را پیـدا کـرده و بـا تغییر سـاختار باعث تغییر رنگ لایـهٔ الکتروکرومیک از شـفاف بـه آبی تیـره میشوند [۲۷ و ۲۸]. همچنین در شکل ۱۸ اختلاف پتانسیل بـا پلههای پتانسیل ۱۳ و در چرخهٔ ۱٫۵+ تا ۱٫۵- ولـت اعمـال شده است. در این حالت آنیونهای منفی ⁻ع وارد شـبکهٔ ۷_۲۰۵ Current (JM)





شکل ۱۷. چرخهٔ ولتامتری لایـهٔ اکتروکرومیک – SnO_Y:F – WO_Y – ۱۷ HclO_F



شکل 1۹. (رنگی در نسخه الکترونیکی) اثر الکتروکرومیک با اعمال ولتاژ ۱٫۵+ تا ۱٫۵– ولت.

شده و با تغییر ساختار باعث تغییر رنگ لایهٔ الکتروکرومیک از شفاف به زرد می شوند. تغییر اپتیکی ایجاد شده در اثر اعمال ولتاژ در شکل ۱۹ نشان داده شده است. درصد عبور در حالت بی رنگی این قطعهٔ الکتروکرومیک حدود ۸۰٪ می باشد که در حالت رنگی تحت اعمال اختلاف پتانسیل به حدود ۲۰٪ کاهش یافته است. این کاهش عبور چشم گیر حتی با چشم غیر مسلح نیز به وضوح قابل رؤیت است [۱۴ و ۲۹].

بازدهی این قطعهٔ الکتروکرومیک طراحی شده که بنا به تعریف از میزان تغییرات چگالی اپتیکی در طول موج خاص ٦٣٣ نانومتر به میزان بار الکتریکی عبوری در واحد سطح که در مدت زمان تغییر رنگ و با توجه به جریان عبوری و همچنین سطح مقطع موثر بدست میآید، مقدار ۹۰۱= (CE(λ =٦٣٣ nm تعیین می شود که در مقایسه با دیگر قطعات الکتروکرومیک گزارش شده در حد بسیار بالا و قابل قبولی می باشد [۳۰–۳۴].

۴. نتیجهگیری

در ایس تحقیق دو اکسید فلزی الکتروکرومیک تنگستن و وانادیوم مورد بررسی قرار گرفتهاند. این لایههای شفاف که در ضخامت nm ۲۰۰ و در خلاً torr ^۹-۱۰ لایهنشانی شدند، در بازهٔ نور مریی مورد مطالعهٔ اپتیکی و ساختاری قرار گرفتند که هر دو لایه عبور اپتیکی مناسب و در حدود ۸۰٪ را از خود نشان دادند و در دماهای پایین ساختار آمورف داشته که با افزایش دمای بازپخت به سمت ساختارهای بلوری متمایل انرژی در دماهای بازپخت مختلف می شود. با افزایش دمای بازپخت، گاف انرژی کاهش را برای هر دو اکسید فلزی نشان می دهد. ثابتها اپتیکی او لا محاسبه شده نیز با افزایش طول موج کاهش می یابند که البته در محدودهٔ نور مریی مقدار ثابتی دارند. تصاویر SEM گرفته شده، اندازهٔ دانههای بلوری را از ولتاژ بر این قطعات الکتروکرومیک توجیه به کارگیری از این لایه ها با قابلیت تکرارپذیری را پیشنهاد و تأیید می نماید. اعمال اختلاف پتانسیل همزمان به هر دو لایه، خواص الکتروکرومیکی مشابهی را نشان می دهند که مکمل یک دیگر خواهند بود و بازدهی قطعهٔ الکتروکرومیک را افزایش می دهند.

 L Ottaviano, A Pennisi, F Simone, and A M Salvi, Optical Materials 27 (2004) 307.

- 19. P S Patil, S B Nikam, and L D Kadam, *Materials Chemistry and Physics* 69 (2001) 77.
- 20. T Nishide and F Mizukami, *Thin Solid Films* **259** (1995) 212.
- 21. E E Khawaja, S M A Durrani, and M A Daus, Journal of Physics: Condensed Matter 9 (1997) 9381.
- 22. Y B Saddeek and K A Aly, *Materials Chemistry and Physics*, In Press.
- 23. A Kumar, P Singh, N Kulkarni, and D Kaur, *Thin Solid Films* 516 (2008) 912.

۲۴. م خانلری و همکاران، مجلئ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰،
۴ (۱۳۸۹) ۲۱ (۱۳۸۹)

- 25. A D McNaught, A Wilkinson, IUPAC, "Compendium of Chemical Terminology", Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK (1997).
- 26. B D Cullity, "Elements of X-Ray Diffraction", Addison-Wesley Publishing (1978).
- 27. K J Patela, C J Panchala, M S Desaia, and P K Mehta; *Materials Chemistry and Physics* **124**, 1 (2010) 884.
- 28. S S Kalagia, S S Malib, D S Dalavib, A I Inamdarc, H Ime, and P S Patil, *Electrochimica Acta* 85 (2012) 501.
- 29. I Quinzeni, S Ferrari, E Quartarone, and P Mustarelli, Journal of Power Sources **196**, 23 (2011) 10228.
- 30. C G Granqvist, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 60 (2000) 201.
- 31. S R Bathe, and P S Patil, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* **91** (2007) 1097.
- 32. J Arakaki, R Reyes, M Horn, and W Estrada, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 37 (1995) 33.
- 33. R Deshpande *et al.*, *Solid State Ionics* **178** (2007) 895.
- 34. F L Souza, M A Aegerter, and E R Leite, *Electrochimica Acta* 53, 4 (2007) 1635.

مرتبهٔ صد نانومتر نشان میدهند که جهت استفاده در قطعهٔ الکتروکرومیک برای ورود یونهای مثبت و منفی ساختار مناسبی میباشد. چرخههای CV برای این دو لایهٔ الکتروکرومیک و سازگاری با یک الکترولیت مشترک در بازهٔ ۱۸۵+ تا ۱۸۵- ولت را نشان داده و نیز تکرارپذیری را تأیید میکنند. کاهش عبور اپتیکی با درصد بسیار بالا در اثر اعمال

مراجع

- H Yang, F Shang, L Gao, and H Han, Applied Surface Science 253 (2007) 5553.
- 2. R Solarska, B D Alexander, and J Augustynski, *Comptes Rendus Chimie* **9** (2006) 301.
- G J Fang, K-L Yao, and Z-L Liu, *Thin Solid Films* 394 (2001) 63.
- J Livage, D Ganguli, Solar Energy Materials & Solar Cells 60 (2000) 201.
- 5. C M Lampert, C G Granqvist (Eds), "Large-area Chromogenics: Materials and Devices for Trancmittance Control", SPIE Optical Engineering Press, Washington (1988).
- O Schilling and K Colbow, Sens. Actuators B 21 (1994) 151.
- D Wruck, S Ramamurthi and M Rubin, *Thin Solid Films* 182 (1989) 79.
- M U Qadria, M Cinta Pujola, J Ferré-Borrullb, E Llobet, M Aguilóa, and F Díaz; *Procedia Engineering* 25 (2011) 260.
- 9. H Hirashima, M Ide, and T Yoshida, J. Non-Cryst. Solids 86 (1986) 327.
- 10. F Nava, O Bisi, P Psaras, H Takai, and K N Tu, *Thin Solid Films* 140 (1986) 167.
- 11. Wen-Jing Li and Z-W Fu, *Applied Surface Science* **256**, 8 (2010) 2447.
- C Navonea, S Tintignaca, J P Pereira-Ramosa, R Baddour-Hadjeana, and R Salot; *Solid State Ionics* 192, 1 (2011) 343.
- R Sivakumar, A Moses Ezhil Raj, B Subramanian, M Jayachandran, D C Trivedi, and C Sanjeeviraja, *Materials Research Bulletin* **39** (2004) 1479.
- A Subrahmanyam, and A Karuppasamy, Solar Energy Materials and Solar Cells 91, 4 (2007) 266.
- 15. c, C Mathieu; Catalysis Today 113, 3-4 (2006) 230.
- 16. C G Granquist, "Handbook of Electrochromic Materials", Elsevier, Amsterdam (1995).
- 17. S M A Durrnia, E E Khawaja, M A Salimb, M F Al-Kuhailib, and Al Shukri, *Solar Energy Materials & Solar Cells* 71 (2002) 313.